

「別表第2(第2条関係)」

施設・設備使用料

単価:円

分類	No.	種 別		使用料単価	
		機械器具名	区分	1時間	1日
(1) 化学的分析・測定機器類	1	ICP発光分析装置	賛助会員	3,150	18,900
			その他	6,300	37,800
	2	蛍光X線分析装置	賛助会員	2,700	16,200
			その他	5,400	32,400
	3	蛍光X線分析装置微小部のみ	賛助会員	1,550	9,300
			その他	3,100	18,600
	4	顕微FT-IR	賛助会員	1,450	8,700
			その他	2,900	17,400
	5	顕微レーザーラマン分光装置	賛助会員	1,450	8,700
			その他	2,900	17,400
	6	ガスクロマトグラフ	賛助会員	1,700	10,200
その他			3,400	20,400	
7	分光光度計	賛助会員	500	3,000	
		その他	1,000	6,000	
8	走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)	賛助会員	1,050	6,300	
		その他	2,100	12,600	
9	低真空対応走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)	賛助会員	1,650	9,900	
		その他	3,300	19,800	
10	高速液体クロマトグラフ質量分析装置	賛助会員	2,100	12,600	
		その他	4,200	25,200	
11	非破壊X線検査装置(X線CT)	賛助会員	2,200	13,200	
		その他	4,400	26,400	
(2) 機械的試験・測定機器類	1	精密万能試験機	賛助会員	1,050	6,300
			その他	2,100	12,600
	2	小型材料試験機	賛助会員	600	3,600
			その他	1,200	7,200
	3	微小硬さ試験機	賛助会員	750	4,500
			その他	1,500	9,000
4	触針式表面形状測定器	賛助会員	1,050	6,300	
		その他	2,100	12,600	
5	レーザー回折粒度分布計	賛助会員	1,050	6,300	
		その他	2,100	12,600	
6	共焦点レーザー顕微鏡	賛助会員	1,550	9,300	
		その他	3,100	18,600	
(3) 電気、電子、機械等素材用製造・処理機器類	1	スパッタリング装置	賛助会員	2,750	16,500
			その他	5,500	33,000
	2	高真空熱処理炉	賛助会員	2,600	15,600
			その他	5,200	31,200
	3	回転磁場中熱処理炉	賛助会員	2,600	15,600
その他			5,200	31,200	
4	超高速昇温電気炉	賛助会員	550	3,300	
		その他	1,100	6,600	
5	デジタル実体顕微鏡	賛助会員	500	3,000	
		その他	1,000	6,000	
(4) 情報機器類	1	3次元CADシステム	賛助会員	500	3,000
			その他	1,000	6,000
	2	CAEシステム(ANSYS)	賛助会員	1,000	6,000
その他			2,000	12,000	
3	CAEシステム(SolidWorks)	賛助会員	500	3,000	
		その他	1,000	6,000	
(5) その他(貸出し)	1	ノートパソコン	賛助会員	200	750
			その他	400	1,500
	2	プロジェクター	賛助会員	300	2,100
その他			600	4,200	
3	スクリーン	賛助会員	100	350	
		その他	200	700	

備考 上記の金額には、すべて消費税を含む。